## **Declaration and Power of Attorney For Patent Application**







た通りです。

ることを認めます。

## Japanese Language Declaration 日本語宜言書

私の住所、私書箱、国籍は下記の私の氏名の後に記載され My residence, post office address and citizenship are as

下記の条幹の発明に関して請求範囲に記載され、特許出願 I believe I am the original, first and sole inventor (if only one name is listed below) or an original, first and joint 記の氏名が一つの場合)もしくは最初かつ共同発明者である inventor (if plural names are listed below) of the subject

stated next to my name.

on the invention entitled

LIGHT EMITTING DEVICE

Federal Regulations, Section 1.56.

As a below named inventor, I hereby declare that:

matter which is claimed and for which a patent is sought

下記の氏名の発明者として、私は以下の通り宣言します。

と(下記の名称が複数の場合)信じています。

上記発明の明細書(下記の欄で×印がついていない場合は、本書に終付)は、	The specification of which is attached hereto unless the following box is checked:
□ _月_日に提出され、米国出願番号または特許協定条 約 国 際 出 顧 番 号 を とし、 (該当する場合) に訂正されました。	was filed on <u>August 24, 2001</u> as United States Application Number or PCT International Application Number  09/938,291 and was amended on  (if applicable).
私は、特許請求範囲を含む上記訂正後の明細書を検討し、 内容を理解していることをここに表明します。	I hereby state that I have reviewed and understand the contents of the above identified specification, including the claims, as amended by any amendment referred to above.
私は、連邦規則法典第37編第1条56項に定義されるとおり、特許資格の有無について重要な情報を開示する義務があ	I acknowledge the duty to disclose information which is material to patentability as defined in Title 37, Code of

## Japan se Language Declaration (日本語宜言書)

私は、米国法典第35編119条(a)・(d)項又は365条(b)項 に基き下記の、米国以外の国の少なくとも一カ国を指定して いる特許協力条約365(a)項に基く国際出願、又は外国での 特許出願もしくは発明者証の出願についての外国優先権を こに主張するとともに、優先権を主張している。本出願の前 に出願された特許または発明者証の外国出願を以下に、枠 内をマークすることで、示しています。

I hereby claim foreign priority under Title 35, United States Code, Section 119(a)-(d) or 365(b) of any foreign application(s) for patent or inventor's certificate, or 365(a) of any PCT International application which designated at least one country other than the United States, listed below and have also identified below, by checking the box, any foreign application for patent or inventor's certificate, or PCT International application having a filing date before that of the annication on which priority is observed.

		that of the application on which p	priority is claimed.
Prior Foreign Application(s) 外国での先行出願			Priority Not Claimed 優先権主張なし
2000-258260	Japan	August 28, 2000	
(Number)	(Country)	(Day/Month/Year Filed)	
(番号)	(国名)	(出願年月日)	
(Number)	(Country)	(Day/Month/Year Filed)	. 0
(番号)	(国名)	(出願年月日)	
(Number)	(Country)	(Day/Month/Year Filed)	
(番号)	(国名)	(出願年月日)	
私は、第35編米国法典119条(e)項	に基いて下記の米国特	I hereby claim the benefit under Code, Section 119(e) of any Ur application(s) listed below.	Title 35, United States
許出願規定に記載された権利をここに	ニ主張いたします。		nited States provisional
(Application No.)	(Filing Date)	(Application No.)	(Filing Date)
(出願番号)	(出願日)	(出願番号)	(出顧日)
私は、下記の米国法典第35編 120 特許出顧に記載された権利、又は未 協力条約 365 条(c)に基大権利をここ 出願の各請求範囲の内容が米国法典 又は特許協力条約で規定された方法 優に開示されていない限り、その先行 での表別の関係を表別で表していない限り、その先行 の期間中に入手された。連末規則法典 定義された等等資格の有無に関する1 下義務があることを認識しています。	国を指定している特許 に主張します。また、本 代35編112条第1項 で先行する米国特許出 採国出願提出日以降 が来国知際提出日1項 が発気 37編1条55項で	I hereby claim the benefit under Code, Section 120 of any United 3 a65(c) of any PCT international is the United States, listed below and matter of each of the claims of disclosed in the prior United State application in the manner provided of Title 35, United States C acknowledge the duly to disclose material to patentability as define Federal Regulations, Section available between the filing date of and the national or PCT Internapplication.	States application(s), or application designating I, insofar as the subject this application is not so or PCT International by the first paragraph ode Section 112, I a information which is d in Title 37, Code of 1.55 which became of the prior application.
(Application No.)	(Filing Date)	(Status: Patented, Pending	I, Abandoned)
(出願番号)	(出願日)	(現況:特許許可済 維練	

(Application No.) (出願番号)	(Filing Date) (出顧日)	(Status: Patented, Pending, Abandoned)
(Application No.) (出願番号)	(Filing Date) (出願日)	(現況: 特許許可済、継続中、放棄済)  (Status: Patented, Pending, Abandoned) (現況: 特許許可済、継続中、放棄済)
(Application No.)	(Filing Date)	(Status: Patented, Pending, Abandoned)
(出願番号)	(出願日)	(現況: 特許許可済、継続中、放棄済)
(Application No.)	(Filing Date)	(Status: Patented, Pending, Abandoned)
(出願番号)	(出願日)	(現況: 特許許可済、継続中、放棄済)
(Application No.)	(Filing Daté)	(Status: Patented, Pending, Abandoned)
(出願番号)	(出願日)	(現况:特許許可済、權続中、放棄済)
(Application No.)	(Filing Date)	(Status: Patented, Pending, Abandoned)
(出願番号)	(出願日)	(現況: 特許許可済、継続中、放棄済)
(Application No.)	(Filing Date)	(Status: Patented, Pending, Abandoned)
(出願番号)	(出願日)	(現況: 特許許可済、継続中、放棄済)

私は、私自身の知識に基いて本宣言書中で私が行う表明 が實実であり、かつ私の入手にた情報と私の信じるところに基 く表明が全て真実であると信じていると、さらた故管になされた た虚偽の表明及びそれと同等の行為は米国法典第 18 編第 即0101 条に基を、即金または神禁、もしくはその両方により処 助されること、そしてそのような故意による虚偽の声明を行え に、出願した、又は既に許可された特許の有効性が失われる ことを認慮し、よってここに上面のことで重要を登します。

I hereby declare that all statements made herein of my own knowledge are true and that all statements made on information and belief are believed to be true; and further that these statements were made with the knowledge that willful false statements and the like so made are punishable by fine or imprisonment, or both, under Section 1001 of Title 18 of the United States Code and that such willful false statements may jeopardize the validity of the application or any patent issued thereon.

## Japanese Language Declaration (日本語宜言書)

委任状: 私は下記の発明者として、本出願に関する一切の手 POWER OF ATTORNEY: As a named inventor, I hereby 続きを米特許商標局に対して遂行する弁護士または代理人と appoint the following attorney(s) and/or agent(s) to して、下記の者を指名いたします。(弁護士、または代理人の 氏名及び登録番号を明記のこと)

Daniel W. Sixbey (No. 20, 932) Charles M. Leedom, Jr. (Reg. No. 26, 477) David S. Safran (Reg. No. 27, 997) Donald R. Studebaker (Reg. No. 32, 815) Tim L. Brackett (Reg. No. 36, 092) Robert M. Schulman (Reg. No. 31, 196)

ここに署名する者は、この申請に関して米国特許商標局にお いてなされるべき如何なる行動に関しても、ここに指名された 米国弁護士または代理人が、米国弁護士または代理人とここ に署名した者との間で直接の連絡を取ることなしに、 からの指示を受け入れ

てそれに従う権限を与える。指示を出す人物に変更がある場 合は、ここに指名された米国弁護士または代理人は、ここに署 名した者からその旨通知を受ける。

prosecute this application and transact all business in the Patent and Trademark Office connected therewith (list name and registration number).

Stuart J. Friedman (Reg. No. 24, 312) Gerald J. Ferguson, Jr. (Reg. No. 23, 016) Thomas W. Cole (Reg. No. 28, 290) Jeffrey L. Costellia (Reg. No. 35, 483) Eric J. Robinson (Reg. No. 38, 285) Thomas M. Blasey (Reg. No. 33, 475) Daniel S. Song (Reg. No. 43, 143)

The undersigned hereby authorizes any U.S. attorney or agent named herein to accept and follow instructions from as to any action to be taken in the Patent and Trademark Office regarding this application without direct communication between the U. S. attorney or agent and the undersigned. In the event of a change in the persons from whom instructions may be taken, the U.S. attorneys or agents named herein will be so notified by the undersigned.

書類送付先 Send Correspondence to: Nixon Peabody LLP. 8180 Greenshoro Drive

> Suite 800 McLean, VA 22102

直接電話連絡先: (名前及び電話番号) Direct Telephone Calls to: (name and telephone number) Mr. Eric J. Robinson

(703) 790-9110

唯一または第一発明者名 Full name of sole or first inventor Shunpei YAMAZAKI 発明者の署名 日付 Inventor's signature shi 1423/2001 Residence 住所 Tokyo, Japan 国籍 Citizenship Japanese 私書箱 Post Office Address c/o Semiconductor Energy Laboratory Co., Ltd. 398, Hase, Atsugi-shi, Kanagawa-ken 243-0036 Japan

第二共同発明者名	Full name of second joint inventor, if any
第二共同発明者の署名 日付	Second inventor's signature Date
住所	Tokes Wish 19/22/200/ Residence
国籍	Kanagawa, Japan Citizenship
	Japanese
私書箱	Post Office Address c/o Semiconductor Energy Laboratory Co., Ltd. 398, Hase, Atsugi-shi, Kanagawa-ken 243-0036 Japan

第三共同発明者名	Full name of third joint inventor, if any
	Mayumi MIZUKAMI
第三共同発明者の署名 日付	Third inventor's signature Date
住所	Mayumi Mizukami 10/17/200
国籍	Kanagawa, Japan Citizenship
	Japanese
私書箱	Post Office Address c/o Semiconductor Energy Laboratory Co., Ltd.
	398, Hase, Atsugi-shi, Kanagawa-ken 243-0036 Japan

第四共同発明者名	Full name of fourth joint inventor, if any Hisao IKEDA
第四共同発明者の署名 日付	Fourth inventor's signature Date
住所	Hisao Ike (a /0/22/200) Residence
	Kanagawa, Japan
国籍	Citizenship
	Japanese
私書箱	Post Office Address c/o Semiconductor Energy Laboratory Co., Ltd.
	398, Hase, Atsugi-shi, Kanagawa-ken 243-0036 Japan